

産総研グループ・研究基盤協議会 連携協定記念シンポジウム

日時

2026/1/29(木) 14:00～15:30

参加無料

・

要事前申込

場所

国立研究開発法人 産業技術総合研究所
つくばセンター 本部・情報棟1F ネットワーク会議室
(オンラインハイブリッド)

趣旨

研究設備・機器の共用化は、我が国の研究力強化に向けた重要課題である。文科省や経産省の審議会報告書で言及されるとともに、現在、内閣府を中心に国が策定を進める第7期科学技術・イノベーション基本計画の論点（案）においても、「研究機器・設備の共用・高度化の推進」は論点の一つとして位置づけられている。

そうした中、内閣府CSTI、産総研、研究基盤協議会、民間企業のキーパーソンによる「研究基盤エコシステム」に関する講演・パネルディスカッションを開催し、政策・産業・現場の視点を結集し、産業競争力の強化や地方創生に向け、研究力の強化に繋がる研究設備・機器の共有化等をはじめとした「研究基盤エコシステム」の在り方について議論を深める。

プログラム

▶ イントロダクション

- 企画趣旨説明・研究基盤エコシステムの現状データ紹介

▶ 基調講演

- 研究基盤政策の方向性(共用推進・人材戦略・JPEAKSとの関係)

CSTI 科学技術・イノベーション推進事務局 井上 諭一統括官

- 設備共用・技術人材・企業ニーズとのマッチングにおける産総研やAISolの役割・可能性

国立研究開発法人 産業技術総合研究所 德増 信二理事

▶ パネルディスカッション

- 持続可能な研究基盤の資金モデル
- 人材エコシステム
- データ駆動型研究とDX化
- 産業利用と地域エコシステム

参加申込は、以下QRコードより
お願いいたします
※1/20(火)〆切



共用設備見学

▶ シンポジウム終了後に所内の共用施設の見学会を実施いたします。

日時：2026/1/29(木) 15:45～16:45

場所：つくばセンター ナノプロセシング施設・未踏デバイス試作共用ライン(COLOMODE)

主催：

一般社団法人 研究基盤協議会
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
株式会社AIST Solutions

連絡先（Mail）：産総研グループ設備共用化関係者（M-aist_setubikyoyo-ml@aist.go.jp）